

第6回 SIMS 国際会議報告

岡野 純

大阪大学教養部 〒560 堺市中市待兼山町 1-1
(1987年12月10日 受理)

Report on the 6th International Conference on Secondary Ion Mass Spectrometry

Jun OKANO

College of General Education Osaka University
Machikaneyama, Toyonaka, Osaka 560

(Received December 10, 1987)

第6回2次イオン質量分析法国際会議 (the 6th International Conference on Secondary Ion Mass Spectrometry, SIMS VI) は 1987年9月13日から18日までパリ郊外のベルサイユ宮殿のすぐ近くにある会議場で開催された。この国際会議は2年毎に行われており、第1回は西独ミュンスター大学、第2回は米国カリフォルニアのスタンフォード大学、第3回はハンガリーのブダペスト、第4回は大阪箕面、第5回は米国ワシントンDCで開催された。今回はそれにつぐ第6回の会議である。参加者数や論文数は回を追うごとに増加しており、今回は約400名が参加し、約250の論文が発表された。わが国からは20名近くの参加者があった。

発表件数を国別でみると米国が最も多く、ついで地元フランス、英国、西独、日本の順であった。従来のSIMS国際会議に比べ英國からの発表が多いことが目立っていた。表1に各セッションにおける発表件数を示した。表からもわかるように SIMS の基礎になるスペッタリングとスペッタ粒子のイオン化過程に関するもの (fundamentals) が最も多い。SIMS はすでに有力な固

体 (液体) 分析法として認められ、広い分野で役立ってはいるが、その基礎過程の詳細はまだ明らかでない部分が多く、研究すべき問題が残っていることを示している。Depth Profiling と Electronic Materials は密接に関連している。何故なら Depth Profiling は多くの場合電子材料を対象とするからである。両者を合わせると54件にのぼる。このことは SIMS がこの分野で最も役立っていることを示している。Instrumentationについても28件の発表があり、SIMS 装置の各部に新方式の導入や改良が試みられ、面分解能、質量分解能、感度などの性能向上が計られる一方、コンピュータを使ってのデータ取得、処理、表示技術に著しい進歩がみられた。注目されるのは Post Ionization に関する発表が17件もあったことである。これについては後述する。その他、定量分析、有機物質の分析、金属、生物試料、地学試料の分析に関するものがそれぞれ10~20件くらいあり、SIMS の応用分野の拡がりを示している。

SIMS の感度としてつぎの2種の感度が考えられる。
a) 試料中の極微成分をどこまで検出できるかという意味の感度。検出限界と同じで、干渉イオン強度や検出系の雑音に対する信号強度の大きさできる。この感度は ppm, ppb などで表わされ、試料の消費量には無関係である。b) 試料量が微小な場合、あるいは試料中の元素分布を2次元的にまたは3次元的に高い空間分解能で知りたいときに必要な感度。この感度はつぎの比

$$\frac{\text{[必要な測定精度を与える信号強度]}}{\text{[その信号強度を生じるために消費される試料の最小体積]}}$$

できめられる。すなわち最小の試料消費量で最大の信号をうることが感度をたかめることになる。今回の国際会議では、SIMS の面分解能あるいは3次元的分解能の向上を反映して b) の感度をどのようにして上げるかが Slodzian などによって論じられた。その方策は (1) スペッタ粒子のイオン化の効率をたかめること、(2) 質量

Table 1 SIMS VI, Sept., 14th-18th, 1987, Versailles, France.

Sessions	No. of papers	Sessions	No. of papers
Fundamentals	38	Electronic Materials	21
Quantification	22	Biology	14
Instrumentation	28	Geology	14
Ion Imaging	9	Post Ionization	17
Depth Profiling	33	Surface Studies	13
Combined Tech.	9	Metallurgy	7
Organic Materials	21		
Total No. of papers			246

分析計を含めた2次イオンの総合的な透過率をたかめることにつきる。ここで(2)は質量分解能を一定の限度以下に低下させることなく行われなければならない。SIMS の面分解能が 1000 \AA くらいまで向上してきたことにともなってこの意味の感度の重要性が論じられるようになつた。

スパッタ粒子のイオン化がどのような過程でなされるかは SIMS の基礎をなす重要な問題であるが、いまだによく分らないことが多い。これについて、さまざまなモデルが考えられてきた。それらの中で有望らしく思われたモデルは bond breaking model といわれるものである。酸素ふんいきの中に試料があると、多くの元素の2次イオン生成効率が目立つて上ることはよく知られている。これは1次イオンの入射により固体表面に発生した衝突カスケードから、スパッタ粒子が真空中に飛出す最後の衝突で試料構成原子Mと酸素原子Oが準分子をつくり、MO 間のボンドが切れるときに M^+ と O^- ができるためであると説明される。Yu らはこのモデルを理論的に取扱い、ある元素のイオン化効率 P^+ とイオン化ポテンシャル I との間に $P^+ \propto e^{-I}$ という関係があることを示した。この結果は、これまで一般に認められてきた P^+ と I の関係に合致するもので、このモデルを支持する結果がえられたといつてもよいであろう。ところが、Coudran と Slodzian はこのモデルで2次粒子のイオン化を定量的に説明するには、種々の前提条件が満たされていなければならないことを指摘し一般にはそれは困難であるという見解を示した。

Cs^+ を一次イオンに用いたとき、電気的に陰性の元素の負の2次イオンの生成効率が大きくなることもよく知られているが、Wittmaack は多くの元素について Xe^+ と Cs^+ を併用しながらこの enhancement を調べた結果、試料の表面層での Cs の拡散（イオン誘起拡散または熱拡散）が enhancement に大きな役割を果していると報告した。Hitzman らは SIMS による希ガス元素の検出、深さ方向の分析を試みた結果について報告した。ArCs⁺ 2次イオンを用いて Si, GaAs, Ge 中に注入した Ar の深さ方向分析を行つた。

新しい SIMS 装置や在来の装置の改良について、

Kratos (XSAM 800/SIMS 800), VG (time of flight), Cambridge 大 (Geology 用), Riber (MIQ 256), Atomika (6500), VG Ionex (IX 70S), CAMECA などから発表があり、空間分解能、感度、分析の自動化などの点で進歩が著しいことが感じられた。今回注目されたのは飛行時間型質量分析計を用いた SIMS 装置に関する発表が多かったことである。その特長は(1)質量範囲が大きくとれる、(2)透過率が大きい、(3)同時検出（一つのパルスで発生した広い質量範囲の2次イオンを検出する）などで、試料量が極度に小さい場合や、試料のイオン衝撃による損傷を極力小さくしたい場合に有効と考えられる。欠点は質量分解能が十分でないことがある。

固体表面から放出されるスパッタ粒子は大部分中性でイオンは僅かな割合でしか放出されないとよく知られている。放出された中性粒子を効率よくイオン化できれば感度も向上し、2次イオンに特有の元素による相対感度の大きな違いの問題も解決されると期待できる。スパッタ粒子のイオン化法として、放電、電子衝撃、レーザによるイオン化などが試みられている。とくにレーザによるイオン化は、ある場合にはスパッタ中性粒子を 100% 近くイオン化できることが、これまでの実験で報告されている。Gruen らはこの方法により、スパッタ粒子の 5% を質量分析計の信号として検出することに成功し、Si 中の sub ppb の Fe を検出した。

しかし、Christie らは resonant ionization mass spectrometry (RIMS) で金属ウラン、 UO_2 、 U_3O_8 のウランを分析したところ、スパッタした中性粒子のウランの population が必ずしも試料の組成を示さないと報告している。とくに U_3O_8 については U^+ として放出される割合が高い。酸化物の場合には、イオンも多く放出されるので、スパッタ粒子は大部分中性であるということではなくなるためらしい。

本国際会議で発表された論文は John Wiley から 1988 年春頃ブロシーディングとして刊行される予定である。次回は 2 年後 1989 年に米国西海岸で開催される予定である。